

8188128

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 63186466 A2 19880802 <No. of Patents: 015
>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	AppliC No	Kind	Date
DE 3856165	C0	19980520	DE 3856165	A	19880128
DE 3856165	T2	19980827	DE 3856165	A	19880128
EP 277016	A2	19880803	EP 88300725	A	19880128
EP 277016	A3	19890906	EP 88300725	A	19880128
EP 277016	B1	19980415	EP 88300725	A	19880128
JP 63186466	A2	19880802	JP 8717150	A	19870129 (BASIC)
JP 63278269	A2	19881115	JP 87112290	A	19870511
JP 63290080	A2	19881128	JP 87123872	A	19870522
JP 63292669	A2	19881129	JP 87126888	A	19870526
JP 2533876	B2	19960911	JP 87123872	A	19870522
JP 95120769	B4	19951220	JP 87126888	A	19870526
JP 96004131	B4	19960117	JP 8717150	A	19870129
JP 96004132	B4	19960117	JP 87112290	A	19870511
US 4962412	A	19901009	US 470407	A	19900129
US 5060042	A	19911022	US 548508	A	19900705

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 8717150 A 19870129
JP 87112290 A 19870511
JP 87123872 A 19870522
JP 87126888 A 19870526
US 149082 B1 19880127
US 470407 A1 19900129

PATENT FAMILY:

GERMANY (DE)

Patent (No,Kind,Date): DE 3856165 C0 19980520
PHOTOVOLTAISCHER WANDLER (German)
Patent Assignee: CANON KK (JP)
Author (Inventor): SHINOHARA MAHITO (JP); HASHIMOTO SEIJI (JP);
SUGAWA SHIGETOSHI (JP); MIYAWAKI MAMORU (JP)
Priority (No,Kind,Date): JP 8717150 A 19870129; JP 87112290 A
19870511; JP 87123872 A 19870522; JP 87126888 A 19870526
AppliC (No,Kind,Date): DE 3856165 A 19880128
IPC: * H04N-003/15; H01L-027/14
Derwent WPI Acc No: * G 88-214401
JAPIO Reference No: * 120465E000019; 130106E000114; 130121E000090;
130123E000108

Language of Document: German

Patent (No,Kind,Date): DE 3856165 T2 19980827
PHOTOVOLTAISCHER WANDLER (German)
Patent Assignee: CANON KK (JP)
Author (Inventor): SHINOHARA MAHITO (JP); HASHIMOTO SEIJI (JP);
SUGAWA SHIGETOSHI (JP); MIYAWAKI MAMORU (JP)
Priority (No,Kind,Date): JP 8717150 A 19870129; JP 87112290 A
19870511; JP 87123872 A 19870522; JP 87126888 A 19870526
AppliC (No,Kind,Date): DE 3856165 A 19880128
IPC: * H04N-003/15; H01L-027/14
Derwent WPI Acc No: * G 88-214401
JAPIO Reference No: * 120465E000019; 130106E000114; 130121E000090;
130123E000108

Language of Document: German

EP 277016	P	JP 8717150 A 19870129	JP 8717150 A 19870129	PRIORITY (PATENT APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
EP 277016	P	JP 87112290 A 19870511	JP 87112290 A 19870511	PRIORITY (PATENT APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
EP 277016	P	JP 87123872 A 19870522	JP 87123872 A 19870522	PRIORITY (PATENT APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
EP 277016	P	JP 87126888 A 19870526	JP 87126888 A 19870526	EP-APPLICATION (EUROPAEISCHE ANMELDUNG)
EP 277016	P	EP 88300725 A 19880128	EP 88300725 A 19880128	DESIGNATED CONTRACTING STATES IN AN APPLICATION WITHOUT SEARCH REPORT (IN EINER ANMELDUNG OHNE RECHERCHENBERICHT BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)
EP 277016	P	19880803 EP A2 PUBLICATION OF APPLICATION WITHOUT SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER ANMELDUNG OHNE RECHERCHENBERICHT)	19880803 EP A2 PUBLICATION OF APPLICATION WITHOUT SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER ANMELDUNG OHNE RECHERCHENBERICHT)	
EP 277016	P	19890906 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES IN A SEARCH REPORT (IN EINEM RECHERCHENBERICHT BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)	19890906 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES IN A SEARCH REPORT (IN EINEM RECHERCHENBERICHT BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)	
EP 277016	P	DE FR GB IT NL	DE FR GB IT NL	SEPARATE PUBLICATION OF THE SEARCH REPORT (ART. 93) (GESONDerte VEROEFFENTLICHUNG DES RECHERCHENBERICHTS (ART. 93))
EP 277016	P	19890913 EP RHK1 MAIN CLASSIFICATION (CORRECTION) (HAUPTKLASSIFIKATION (KORR.))	19890913 EP RHK1 MAIN CLASSIFICATION (CORRECTION) (HAUPTKLASSIFIKATION (KORR.))	
EP 277016	P	HO4N 3/15	HO4N 3/15	
EP 277016	P	19900321 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT)	19900321 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT)	
EP 277016	P	900124	900124	
EP 277016	P	19931208 EP 17Q FIRST EXAMINATION REPORT (ERSTER PRUEFUNGSBESCHEID)	19931208 EP 17Q FIRST EXAMINATION REPORT (ERSTER PRUEFUNGSBESCHEID)	
EP 277016	P	930616	930616	
EP 277016	P	19980415 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES MENTIONED IN A PATENT SPECIFICATION: (IN EINER PATENTSCHRIFT ANGEFUEHRTE BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)	19980415 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES MENTIONED IN A PATENT SPECIFICATION: (IN EINER PATENTSCHRIFT ANGEFUEHRTE BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)	
EP 277016	P	DE FR GB IT NL	DE FR GB IT NL	PATENT SPECIFICATION (PATENTSCHRIFT)
EP 277016	P	19980420 EP ITF IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED (IT: DEPOSITO TRADUZIONE DI BREVETTO EUROPEO)	19980420 EP ITF IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED (IT: DEPOSITO TRADUZIONE DI BREVETTO EUROPEO)	
EP 277016	P	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.	
EP 277016	P	19980520 EP REF CORRESPONDS TO: (ENTSPRICHT)	19980520 EP REF CORRESPONDS TO: (ENTSPRICHT)	
EP 277016	P	DE 3856165 P 19980520	DE 3856165 P 19980520	
EP 277016	P	19980904 EP ET FR: TRANSLATION FILED (FR: TRADUCTION A ETE REMISE)	19980904 EP ET FR: TRANSLATION FILED (FR: TRADUCTION A ETE REMISE)	
EP 277016	P	19990407 EP 26N NO OPPOSITION FILED (KEIN EINSPRUCH EINGELEGT)	19990407 EP 26N NO OPPOSITION FILED (KEIN EINSPRUCH EINGELEGT)	

Language of Document: Japanese
Patent (No,Kind,Date): JP 96004132 B4 19960117
Priority (No,Kind,Date): JP 87112290 A 19870511
Applic (No,Kind,Date): JP 87112290 A 19870511
IPC: * H01L-027/146
Derwent WPI Acc No: * G 88-214401
JAPIO Reference No: * 130106E000114
Language of Document: Japanese

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Patent (No,Kind,Date): US 4962412 A 19901009
PHOTOELECTRIC CONVERSION APPARATUS WITHOUT ISOLATION REGIONS (English)
Patent Assignee: CANON KK (JP)
Author (Inventor): SHINOHARA MAHITO (JP); SUGAWA SHIGETOSHI (JP);
HASHIMOTO SEIJI (JP); MIYAWAKI MAMORU (JP)
Priority (No,Kind,Date): US 149082 B1 19880127; JP 8717150 A
19870129; JP 87112290 A 19870511; JP 87123872 A 19870522; JP
87126888 A 19870526
Applic (No,Kind,Date): US 470407 A 19900129
National Class: * 357030000; 357032000; 357024000
IPC: * H01L-027/14
Derwent WPI Acc No: * G 88-214401
JAPIO Reference No: * 120465E000019; 130106E000114; 130121E000090;
130123E000108
Language of Document: English
Patent (No,Kind,Date): US 5060042 A 19911022
PHOTOELECTRIC CONVERSION APPARATUS WITH RERESH VOLTAGE (English)
Patent Assignee: CANON KK (JP)
Author (Inventor): SHINOHARA MAHITO (JP); SUGAWA SHIGETOSHI (JP);
HASHIMOTO SEIJI (JP); MIYAWAKI MAMORU (JP)
Priority (No,Kind,Date): US 470407 A1 19900129; US 149082 B1
19880127; JP 8717150 A 19870129; JP 87112290 A 19870511; JP
87123872 A 19870522; JP 87126888 A 19870526
Applic (No,Kind,Date): US 548508 A 19900705
Addnl Info: 4962412 Patented
National Class: * 357030000; 357032000; 357058000; 357024000
IPC: * H04L-027/14
Derwent WPI Acc No: * G 88-214401
JAPIO Reference No: * 120465E000019; 130106E000114; 130121E000090;
130123E000108
Language of Document: English

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):
US 4962412 P 19870129 US AA PRIORITY (PATENT)
JP 8717150 A 19870129
US 4962412 P 19870511 US AA PRIORITY (PATENT)
JP 87112290 A 19870511
US 4962412 P 19870522 US AA PRIORITY (PATENT)
JP 87123872 A 19870522
US 4962412 P 19870526 US AA PRIORITY (PATENT)
JP 87126888 A 19870526
US 4962412 P 19880127 US AA PRIORITY
US 149082 B1 19880127
US 4962412 P 19900129 US AE APPLICATION DATA (PATENT)
(APPL. DATA (PATENT))
US 470407 A 19900129
US 4962412 P 19901009 US A PATENT
US 4962412 P 19930223 US CC CERTIFICATE OF CORRECTION
US 5060042 P 19870129 US AA PRIORITY (PATENT)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-186466 *for 08-004131 B2*
 (43)Date of publication of application : 02.08.1988 *or 96-004131*

(51)Int.CI. H01L 27/14
 H04N 5/335

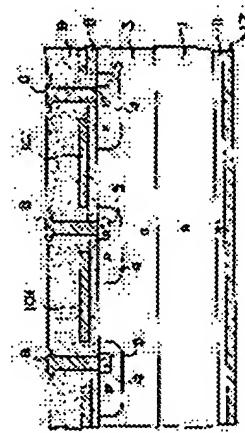
(21)Application number : 62-017150 (71)Applicant : CANON INC
 (22)Date of filing : 29.01.1987 (72)Inventor : SHINOHARA MASATO

(54) PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To dissolve the matter of persistence, and improve the linearity of photoelectric conversion characteristics, by arranging a plurality of photoelectric conversion cells having semiconductor regions storing carrier generated by photo excitation, applying the above semiconductor regions of neighboring photoelectric conversion cells to the respective main electrode regions, and constituting an insulated gate type transistor.

CONSTITUTION: A plurality of photoelectric conversion cells having semiconductor regions 4 storing carrier generated by photo excitation are arranged, and semiconductor regions 4 of neighboring photoelectric conversion cells are applied to the respective main electrode regions to constitute an insulated gate type transistor. For example, p-base regions 4 of the photoelectric conversion cell are formed in a collector n- region 3 at constant intervals, and an n+ emitter region 5 is formed in each of the p-base regions 4. Electrodes 101 are formed on each p-base region 4 and between neighbouring p-base regions 4 in the manner in which an oxide film 6 is sandwiched. The electrode 101 on the p-base region 4 constitutes a capacitor to control the base potential by facing the p-base region 4. The electrode 101 between the bases constitutes the gate electrode of a MOS transistor in which the neighboring p-base regions 4 are applied to the respective source drain regions.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 特許公報 (B 2)

(11)特許出願公告番号

特公平8-4131

(24) (44)公告日 平成8年(1996)1月17日

(51)Int.CI.⁶

H 01 L 27/146

識別記号

序内整理番号

F 1

技術表示箇所

H 01 L 27/14

A

発明の数1(全8頁)

(21)出願番号 特願昭62-17150
(22)出願日 昭和62年(1987)1月29日
(65)公開番号 特開昭63-186486
(43)公開日 昭和63年(1988)8月2日

(71)出願人 99999999
キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(72)発明者 須原 真人
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内
(74)代理人 弁理士 山下 裕平
審査官 松本 邦夫
(56)参考文献 特開 昭61-154363 (J P, A)
特開 昭60-251657 (J P, A)
特開 昭54-105917 (J P, A)

(54)【発明の名称】光電変換装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】光励起により発生したキャリアを蓄積する半導体領域を有する光電変換セルが複数個配列され、かつ、隣接する光電変換セルの前記半導体領域を各々主電極領域として絶縁ゲート型トランジスタが構成されており、該絶縁ゲート型トランジスタのゲートに第1の電位を印加することにより該絶縁ゲート型トランジスタをオンさせて前記複数の光電変換セルの半導体領域の信号をリセットし、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲートに第2の電位を印加することにより該絶縁ゲート型トランジスタをオフさせて前記複数の光電変換セルの半導体領域を分離するように制御することを特徴とする光電変換装置。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

本発明は、光励起により発生したキャリアを蓄積する方式の光電変換装置に関する。

【従来技術】

第6図(A)は、特開昭60-12759号公報～特開昭60-12765号公報に記載されている光電変換装置の概略的断面図、第6図(B)は、その1個の光電変換セルの等価回路図である。

両図において、nシリコン基板1上に光電変換セルが形成され配列されており、各光電変換セルはSiO₂、Si₃N₄又はポリシリコン等より成る素子分離領域2によって隣接する光電変換セルから電気的に絶縁されている。

各光電変換セルは次のような構成を有する。

エピタキシャル技術等で形成される不純物濃度の低いn領域3上にはpタイプの不純物をドーピングすることでp領域4が形成され、p領域4には不純物拡散技術又

間のpベース領域4は電気的に分離された状態となり、従来のような素子分離領域を形成する必要がない。それだけ素子の微細化に有利となる。

逆に、電極101がしきい値電位 V_{th} を超える負電位であると、MOSトランジスタTrはON状態となり、各セルのpベース領域4が相互に導通した状態となる。

第2図は、本実施例の部分的な等価回路図である。図中の破線で囲まれた部分が1個の光電変換セルの等価回路に相当する。

同図において、上記光電変換セル $S_1 \sim S_n$ がライン状に配列され結線されている。

各セルの電極101は端子102に共通接続され、端子102にはパルス ϕ_d が入力する。

また、各セルのMOSトランジスタTrは直列接続された状態となり、末端セル S_1 および S_n のpベース領域4には更に一定距離をおいて各々p領域(図示せず。)が形成され、セル S_n の側にはpチャネル型かつノーマリオフ型のMOSトランジスタ Q_x が形成されている。

MOSトランジスタ Q_x のゲート電極には電極101と同様のパルス ϕ_d が入力し、その図示されていないp領域は一定電位 V_c に固定されている。また、セル S_1 のMOSトランジスタTrの図示されていないp領域も一定電位 V_c に固定されている。

したがって、すべてのMOSトランジスタTrおよび Q_x がON状態になることで、各セルのpベース領域4の電位を一定電位 V_c に設定することができる。また、OFF状態であれば、各セルは電気的に分離された状態となる。

各セルのエミッタ電極8はリセット用トランジスタ Q_b ～ Q_{bn} を介して接地され、トランジスタ $Q_{b1} \sim Q_{bn}$ のゲート電極には共通にパルス ϕ_r が入力する。

なお、コレクタ電極12には正電圧 V_{cc} が印加されている。

次に、本実施例の動作を説明する。

第3図(A)～(C)は、各々本実施例の駆動例を示すタイミングチャートである。

第3図(A)に示す駆動例について説明する。

同図において、一定電位 V_c を接地電位とし、各セルのpベース領域4には蓄積動作によってキャリアが蓄積されているものとする。

まず、パルス ϕ_d が立上がり、各セルの電極101に正電圧を印加する(期間T1)。この時、パルス ϕ_d はローレベルであるからトランジスタ $Q_{b1} \sim Q_{bn}$ はOFFであり各セルのエミッタ電極8は浮遊状態にある。また電極101が正電位であるからMOSトランジスタTrはOFFである。したがって、キャパシタ C_{ox} を介してpベース領域4の電位が上昇し、既に述べた説出し動作が行われる。

次に、パルス ϕ_d をハイレベルにしてトランジスタ Q_b ～ Q_{bn} をON状態とし、各セルのエミッタ電極8を接地する。

統いて、パルス ϕ_d が負電位へ立下がることによつ

て、各セルのMOSトランジスタTrおよび Q_x がON状態となり、すべてのpベース領域4にわたって導通状態となる。これによって、期間T2においてベース電位は蓄積電位に関係なく均一に接地電位 V_c に設定される。

期間T3が経過してパルス ϕ_d が接地電位へ立上がるとき、ベース電位は容量分割された電位だけ上昇し正電位となる。

このために、期間T3においてpベース領域4に蓄積されたキャリアが消滅していくが、このリフレッシュ動作ではベース電位が負電位の初期状態(ベース・エミッタ間の逆バイアス状態)とはならない。統いて、パルス ϕ_d が正電位に立上がることによってリフレッシュ動作が行われる。そして期間T4が経過してパルス ϕ_d が立下がった時に、ベース電位は負電位の初期状態に復帰する。以下、蓄積動作が開始され、上記各動作が繰り返される。

このように、パルス ϕ_d によってMOSトランジスタTrをON状態としベース電位を一定電位 V_c に設定し、それから期間T3およびT4でのリフレッシュ動作を行うために、リフレッシュ後のベース電位は、リフレッシュ前の電位に関係なく確実に一定レベルすることができる。

また、期間T2以外では、各セルのMOSトランジスタTrはOFF状態であるから、各セルの電気的分離が実現されている。すなわち、従来のように素子分離領域を形成することなく、セルの電気的分離を達成でき、セルの微細化を促進できる。

第3図(B)に示す駆動例では、 V_c を負電圧に固定し、リフレッシュパルスを印加しない駆動方式を示す。すなわち、期間T1においてパルス ϕ_d を負電位にすることで、MOSトランジスタTrを導通させ、ベース電位を負電位 V_c の初期状態に設定する。このためにリフレッシュパルスを印加することなく、蓄積動作を開始することができる。

第3図(C)に示す駆動例は、フォトトランジスタ動作によって出力を得る方式であり、ラインセンサに好適なものである。

まず、 V_c を接地電位に固定しておき、パルス ϕ_d を負電位にすることでMOSトランジスタTrを導通させ、ベース電位を接地電位とする。そしてパルス ϕ_d が接地電位に立上がることで、ベース電位は正電位に上昇する。そして、パルス ϕ_d によってエミッタ電極8が接地されている間にリフレッシュ動作を行ない、パルス ϕ_d の立下がりによりエミッタ電極8が浮遊状態にされると同時に、蓄積および読出し動作が開始される。

第4図は、本発明の第2実施例の概略的回路図である。

本実施例は、第2図に示すラインセンサをm×nの構成を有するm×nエレクトロニクスセンサである。ただし、各ラインは第1図に示す構造を有するが、ライン間は通常の素子分離領域を形成して電気的に分離している。

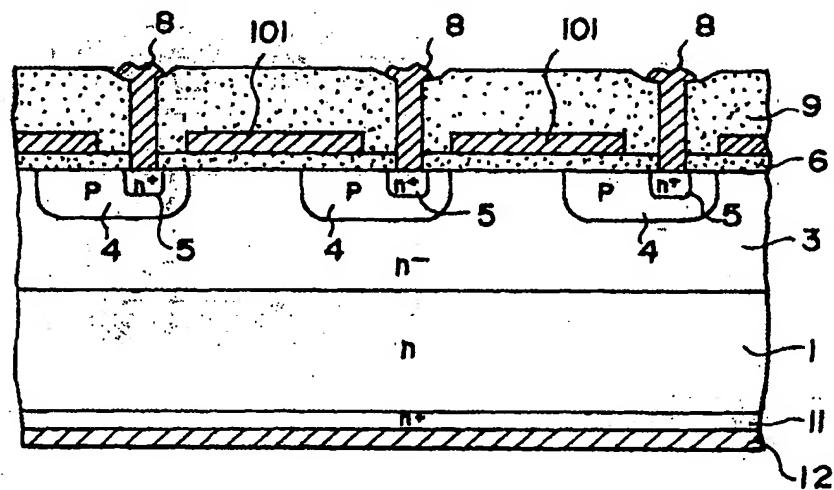
(5)

特公平8-4131

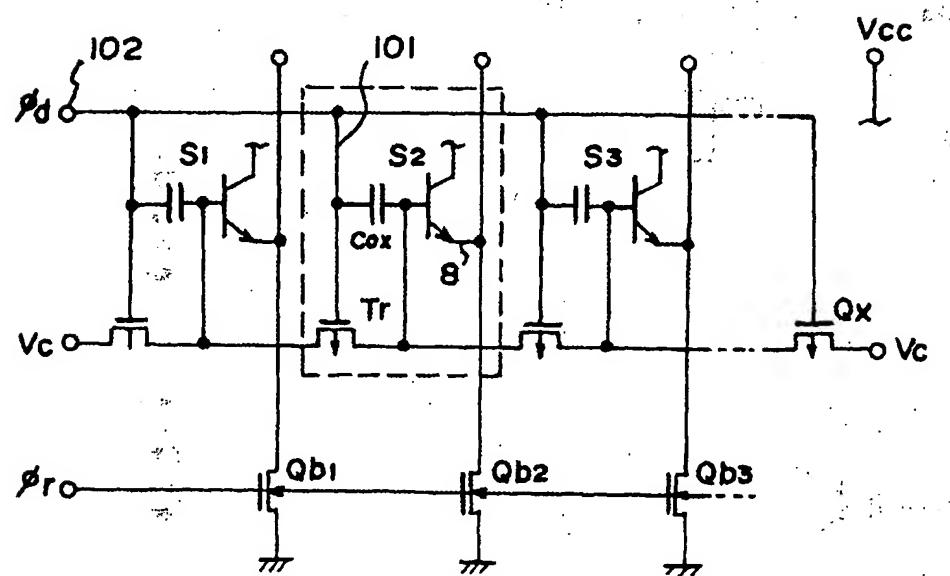
7.....キャバシタ電極
8.....エミッタ電極

12.....コレクタ電極
101.....電極

【第1図】



〔第2図〕



【第4図】

